LEAD FRAME

Patent Number: JP60231349

Publication date: 1985-11-16 Inventor(s): KOGA NOBUHIRO

Applicant(s):: TOSHIBA KK

Requested Patent: ☑ <u>JP60231349</u>
Application JP19840088165 19840501

Priority Number(s): IPC Classification:

H01L23/48

Equivalents:

EC Classification:

Abstract

of a lead 2 is made rough by lapping, press or the like, and the adhesion of the inner lead part is made good. Or a partial plated layer 6 is provided the inner lead part 2b. The wire bonding between a semiconductor element 8 and the lead 2 is made easy. Or a plated layer 7 is attached only to the inner lead part 2b and the different material can be formed molding resin is hard to attach. Therefore the deburring becomes easy. The surface roughness of the material of only the part of an inner lead part 2b CONSTITUTION: For an outer lead part 2a, a material having a smooth surface roughness is used. Thus adhesion is made low and the burr of a of a molding resin, by differentiating the surface roughnesses and the surface materials of an outer lead part and an inner lead part. PURPOSE: To improve moisture resistance with respect to a semiconductor element, which is enclosed in a package, and to facilitate the deburning

Data supplied from the esp@cenet database - 12

命日本国特許庁(JP) ®特許出願公開

@ 公開特許公報(A) 昭60-231349

@Int.Cl.4 H D1 L 23/48 啟別記号

庁内整理番号

磁公開 昭和60年(1985)11月16日

7357-5F

審査請求 未請求 発明の数 2 (全4頁)

∞発明の名称

リードフレーム

②特 関 昭59-88165

②出 阿昭59(1984)5月1日

伸 広 古 賀 砂発 明 者

大分市大字松岡3500番地 株式会社東芝大分工場内

川崎市幸区堀川町72番地 株式会社東芝 切出 頤 人

弁理士 猪 股 清 外3名 ②代 理 人

1、R前の名称 リードフレーム

2. 特許以来の範囲

1 ペレット搭載部と、このペレット搭載部に 近後しパッケージ内に対入されるインナーリード あおよびこのパッケージ外に火川するアウターリ ード思からなる複数のリードとを有するリードフ レームにおいて、前記インナーリード部の表面は **新く加工され、アウタリード部の表面は常に加工** されることを特徴とするリーセドフレーム。

2 ペレット将数部と、このペレット将数部に 近接しパッケージ内に対入されるインナーリード おおよびこのパッケージ外に女出するアウターリ ード節からなる複数のリードとを有するリードフ レームにおいて、お記インナーリードルの表面の みに所使の見さのメッキ層を形成したことを特徴 とするリードフレーム。

3. រពេលអ្នកព

(現明の護斯分別)

この孔前は半界は、ペレツト等を収斂するパッ ケージに係り、特にアラスチックパッケージに使 川されるリードフレームに向する。

(充明の技術的な関とその異難点)

一般に集務的路ものアラスチックバックージ製 吊の割別性を定める監内としては、

- ① 半導体系子向体特にそのバッシペーション説
- ② アラスチックモールド製品の不美物会有目 (ローニィオンガ)、
- の モールド研覧の内容、送程性、リードフレー んとの密和性、
- ① 非特体地子の外路野原智が挙げられる。

この中で、半時は水子を形成するアルミ記憶の 異的を直接引き起こす水分の長入に対しては腫々 の対象が従られている。これはリードフレームと 制能との密料性を試験するラジプロによる試験は **エとブレッシャークックテスト(PCTという)**

等の方の試験基果との意に相関が見られるという程告もあるためである(トリケップス発行、トリケップスプルーベーバースHolzisivisi バッケージング技術、カアがパッケージング実際と特別的発音性をおいた。このように従来は日前の影響性や気管性を上げるためにモールド技術あるいは副影の検討があこなわれていた。

ところで、密特代あるいは気無性の向上に関しては、バッケージ内に対入されるリードフレールがもう1つの大きな登囚となっているが、これについては堤京あまり名庫が払われていなかった。

は果プラスチックパッケージ 川のリードフレー は対質としては、 主として 4 2 アロロ 新版 なが使用されてきたが、 これは 職械的 な、 熱能は 係数、 メッキ性、 コスト等。 半導体 な 子 とのマッチングやモールド 副係 とのマッチングをモールド 副係 とのマッチング グ を 考慮して 決定された り の で ある。 しか とっ ケ ー ジ内に 収納される リードフレーム の 表面 に いて は とく に 考慮されているもの は 知かった。

38.1 器は従来広く使用されているリードフレー

- 3 -

めにポンディンクエリアよりやや広めに知1周で 点ねで加んだ領域6内を部分メッキしたものがめ るにすぎない。

これらのメッキはアラスチックパッケージを形 皮するモールド樹脂との化着れを考慮してなった。 たものではない。今後1.51、VLS1化が定としたが とパッケージの表集様化が増々進み、小型化とし もに異性が変求とれている。こうした動作とし アクターリード部からペレット場数が1上の準備 体電子までのパスが短くなり、パッケージを構成 する関節のみの対応では、 ない間針となっている。

(児明の目的)

本発明は上述のおおにおづいてなされたもので、インナーリード部とモールド出版との密報性をよくしモールド出版別価から使入して平均体案子に 更影響を与える水分をしゃ新することによりモールド出版製品の割ね性の向上を計り、供析性のない製品を供給することのできるリードフレームを 数例することを目的とする。 ムの構造を示す平断機である。ペレット 特数部1 に平線体 菓子等のペレットが複数され、この場な な1に一切が近地した製造のリード 2 が紀刊されている。ペレット 3 転割 1 に半切り 東子を ダイボンドし、この平均体 東子とリード 2 との間でワイヤーボンドが終了したのち、プラスチック 樹底 担けにより 図中に 2 点数粒で示した部分 3 内がパッケージ内に収納される。

たお、このモールド 間応パッケージ内 (部分3内) に存在するリード 2 の体分をインナーリード、その分類に欠出するリード 2 の部分をアウターリードと呼んでいる。アウクリードはタイパー 4 に投設され、このタイパー 4 はリードフレーム 5 に結合してリードフレームの単位ユニット が形成されている。

この場合は来のリードフレームでは、リードフレームの表面を特に配慮をしたものはない。 強いて挙げれば、お話したダイボンドヤワイヤボンドのためにリードフレームの全面をメッキする ものや、ボンディングエリアのメッキ層を保持するた

- 1 -

(我們の程度)

上記目的を達成するため木孔切は、ベレットの数がと、この裏は体に近後しバッケージに対入されたインナーリード部のよびこのバッケージ外に交出するアウクーリード部の成るリードとを有するリードフレームにおいて、インナーリードの製師を加く加工し、アウクーリード部を開いかに所知の存さのメッキ類を設けることを特徴とするリードフレームを製削するものである。

(九切の女権務)

以下、鉱付品面の部28万至部4間をお照して 本見前のいくつかの実施所を設明する。部3億お よび前4億はこの発前の実施的に係るプラスチッ クパッケージの筋面固を示したものである。なお、 部2億は従来のリードフレームを用いたパッケー ジの筋而層であるが、これと対比しながらこの発 明の実施例を設明する。

- 粉にモールド 財散とリードフレームとの間の 電報性はリードフレームの対質または長期割さに 依存する点が多い。そしてリードフレールの代面 和さを和くすれば出着性はほり、製品割さを供に すれば患者性はなくなる。

そこでパッケージ内に 収納される半導体系子の 制 数性の価から考慮すると、インナーリード部の 密 著作は良くし、 関節封止後のモールド間前のパ リを取りやすくする点から考えるとアウターリー に部の密着性は悪い方が良い。

そこでこの 2 つの数 家 を同時に 器 定する ように リードフレーム の 表面 を 加工すれば 良いことに なる。 従来の 全面 メッキの 方法では メッキ面 とでール に 引船 との 密 むけが 良い な 合には、 準 物 体 系 子の 過の 複合に は パリは 付着 しにくくなる が割 穏性 が 駆くなる。

また部分メッキの総合には、メッキ両の代替りが良い場合でもメッキは部分的にしかおこなわれていないため、インナーリード部の代替性とモールド制版のパリ付着性の問題とを同時に満足させることはできない。

- 7 -

自合には、アウターリードが28のみをラップは たはメッキ処理して問題性を見くする等の処理を 使してもない。

なお、第3回に示すように表面和さを抑くした インナーリード部2DLの部分メッキ取らを风料 に近すように構成してもよい。

この場合には半項が充子 8 とペレット 2 数が 1 とのダイボンドが容易になるだけでなく、半導体 菓子 8 とリード 2 との間のワイヤーボンドも容易になるという利点がある。

なおおおらいボンディングワイヤを、持10は ダイボンドの制度だとえば金シリコン等をそれぞれ示したものである。なお表話和さの加エヤメッキ 処理はリード2の表、皮、表面いずれでも可能であるが、医面に使すことによりその効果は大きくなる。

(代明の効果)

上記の如く本作明によれば、リードフレームと とモールド相応との依む性をお述してアウターリ ード部とインナーリードなとではその表面和さそ さらに現在れてなわれている部分メッキははリードフレームの菓子店駅か1付近の表面のみに差されており、ほ而の用を付は必ずしも良くなかった。

また累切として製面割さが割いものを使用した

- 8 -

以るようにしたり、製面材質を表なるように成成したので、パッケージ内に収納させる半期体素子に対する耐な性の由土を問ることができるとともに、モールド研覧のパリ取りが容易になり、外様メッキ性が食くなるリードフレームを得ることができる。

4. 図面の角単な制用

第1日間は従来使用されているリードフレームの場合を示す平断間、新2数は従来のリードフレームを用いた半線体装置の断断数、33数のよび 第4時は木丸川の実施例に係る半線体状態の断断 数である。

1 … ペレット活転節、2 … リード、2 m … アウターリード部、2 b … インナーリード部、7 … メッキ版、8 … 年度4 象子

电极人代别人 路 放 荷

